

平成 26 年 4 月 28 日

第 596 回

高崎研オープンセミナー（リサーチ）開催のお知らせ

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 高崎量子応用研究所では、高崎研オープンセミナーを下記の日程で開催いたしますので、是非ご参加戴けますよう、宜しく願い申し上げます。

記

I. 日 時：平成 26 年 5 月 12 日（月） 15：00～17：00

II. テーマ：イオンビーム加工で実現するナノ構造体と光学・バイオ応用

(1) Three-Dimensional Nanostructuring of Silicon

National University of Singapore, Dr Sara Azimi

(2) TIARA のイオンマイクロビーム装置によるナノ構造創成

原子力機構 放射線高度利用施設部 神谷 富裕

III. 場 所：日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 高崎量子応用研究所 ベンチャー棟大会議室
(〒370-1292 群馬県高崎市綿貫町 1233)

会場へのアクセスは、<http://www.taka.jaea.go.jp/access.html> をご参照下さい。

IV. その他：講演内容等詳細 http://www.taka.jaea.go.jp/information/index_j.html をご参照下さい。

- ・参加申し込みは、下記の申込書に記載のう え **FAX**、または必要事項記入の上 **E-mail** にて
お願い致します。

参加申し込み〆切 5 月 8 日（木）

高崎研オープンセミナー参加申込書

機関名		所 属	
氏 名		職 位	
連絡先	電話： 電子メール：	FAX：	
特にご要望があればご記入ください。			

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 高崎量子応用研究所 総務課
お申込み E-mail：taka-somu@jaea.go.jp FAX：027-347-2561
お問合せ TEL：027-346-9232